**Савалык Николай Антонович. Повышение равномерности нанесения покрытий на пленочные материалы в электронно-лучевых установках : диссертация ... кандидата технических наук : 05.09.10 / Савалык Николай Антонович; [Место защиты: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)"].- Москва, 2003.- 157 с.: ил.**